

主催 日本表面科学会 放射光表面科学部会
Spring-8利用者懇談会 顕微ナノ材料科学研究会
分子科学研究所分子スケールナノサイエンスセンター
共催 Spring-8利用推進協議会 産業利用研究会

First Circular 3

第6回 放射光表面科学部会 顕微ナノ材料科学研究会 合同シンポジウム

2010年12月10日（金）～11日（土）

本シンポジウムは、シンクロトロン放射光を利用した物質材料表面研究の最新動向の情報交換と研究者の交流を目的として、日本表面科学会放射光表面科学部会の主催により2005年にスタートしました。第4回シンポジウムからは、Spring-8利用者懇談会顕微ナノ材料科学研究会と合同で開催するようになり、ナノサイエンス、顕微をキーワードとした研究も含めたシンポジウムに拡大しています。第6回となる本年は、これまでの分子科学研究所分子スケールナノサイエンスセンターの共催に加えてSpring-8利用推進協議会産業利用研究会も共催となり、放射光の学術研究・産業利用と顕微・ナノサイエンスを包括した総合的なシンポジウムを開催することになりました。現在これらの分野の第一線で活躍している研究者・学生はもちろんのこと、新規に参入したいと考えている研究者・学生の皆様の積極的な参加をお待ちしております。

発表形式：口頭発表，ポスター発表

※ 本分野の優秀な若手を奨励するため、優秀なポスター発表者 若干名へポスター賞が授与されます。

場所：東京工業大学 蔵前会館（東急大井町線・目黒線大岡山駅前）
ロイヤルブルーホール（講演会場）
手島精一記念会議室（ポスター会場）

シンポジウム参加費：無料

技術交流会：12月10日夕方～ 於 レストラン角笛



東工大蔵前会館

申込み・問合せ先

奈良先端科学技術大学院大学
大門 寛
daimon@ms.naist.jp